



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101814903 B

(45) 授权公告日 2012.09.05

(21) 申请号 201010129230.X

(22) 申请日 2002.04.02

(30) 优先权数据

60/283,093 2001.04.11 US

09/904,631 2001.07.13 US

09/912,753 2001.07.24 US

09/927,732 2001.08.08 US

09/927,136 2001.08.10 US

(62) 分案原申请数据

02811167.2 2002.04.02

(73) 专利权人 京瓷公司

地址 日本京都

(72) 发明人 斯坦利·斯拉夫科·通西赫

(74) 专利代理机构 北京英赛嘉华知识产权代理

有限责任公司 11204

代理人 余滕 王艳春

(51) Int. Cl.

H03H 7/01 (2006.01)

H01G 7/06 (2006.01)

(56) 对比文件

US 5496795 A, 1996.03.05, 全文.

CN 1326599 A, 2001.12.12, 全文.

CN 1326600 A, 2001.12.12, 全文.

审查员 刘宇儒

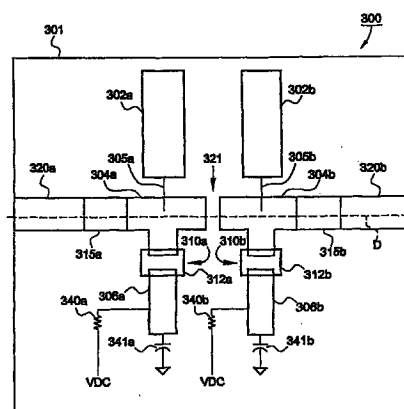
权利要求书 1 页 说明书 16 页 附图 8 页

(54) 发明名称

可调谐铁电滤波器

(57) 摘要

本发明对具有铁电电容器的可调谐带通滤波器中的损耗进行量化并设法使之减小。在给定所需的插入损耗和谐振器的品质因子后,考虑由铁电电容器特定拓扑结构引致的几何损耗以及金属损耗,从而定量出可接受的铁电损耗。



1. 一种可调谐电磁信号滤波器,其包括谐振器和可调谐交叉指型电容器,其中,所述可调谐交叉指型电容器包括:
衬底 (62),
形成在所述衬底上的铁电膜 (61),以及
形成在所述铁电膜上并包括第一多个指状物的第一金属层 (70),以及
形成在所述铁电膜上并包括第二多个指状物的第二金属层,所述第二多个指状物与所述第一多个指状物交错,并由具有间隙间距 (72) 的间隙分开。
2. 根据权利要求1所述的滤波器,其中,所述第一多个指状物具有为150微米的宽度并且所述间隙间距为5.0微米,用以使几何损耗贡献达到最小。

可调谐铁电滤波器

[0001] 本申请为发明名称为“可调谐铁电滤波器”的专利申请 No. 200710135792.3 的分案申请,其中,专利申请 No. 200710135792.3 为 2002 年 4 月 2 日提交的、发明名称为“可调谐铁电滤波器”的专利申请 No. 02811167.2 的分案申请。

[0002] 可调谐铁电滤波器

技术领域

[0003] 本申请涉及可调谐铁电滤波器。

背景技术

[0004] 滤波器,诸如带通滤波器,被广泛应用于通信与电子领域。例如,在无线电通信中一个特定频段必须容纳许多无线用户。为了容纳这么多的无线用户,对带通滤波的要求就必须非常严格,因为所提供的频率分配非常密集。

[0005] 目前,无线手机使用固定调谐的带通滤波器(BPF)以满足它们的滤波规范。因为这些滤波器必须满足通带插入损耗(I.L.)尽可能最小的要求且同时必须满足特定的高带外抑制要求,其设计非常复杂。作为特殊的例子,可以考虑使用固定带宽滤波器的全频带 PCS CDMA 手机。PCS 发送(TX)频带(在美国为 1850-1910MHz)的带内 I.L. 不会大于 -3.5dB,而接收(RX)频带(1930-1990MHz 范围)的带外抑制至少为 38.0dB。

[0006] 而且,这种 BPF 除了必须满足这些规范外,其高度还有最大限制。例如,目前其在手机中的典型限高是 4.0mm 或更小。为了满足这些苛刻的电气要求且同时满足尺寸与高度尽可能最小的要求,通常需要采用由单个同轴谐振器元件或者整体结构构造的高阶(>2 阶)固定调谐滤波器。此外,为了满足带外抑制要求,通常需要一个传输零点,越靠近频带边缘 I.L. 就越大。由于陶瓷中的变化以及制造公差,因此厂家在固定调谐滤波器的制造过程中必须一个一个单独地对它们的特性进行调整,这就增加了成本花费。

[0007] 而且,如果要支持一个以上频带(例如,在美国、韩国与印度支持 PCS 频带),则需要多个固定调谐的 BPF,因此需要额外的开关元件且因而引入了附加损耗。即使所用的功率放大器和低噪声放大器具有足够的工作带宽以覆盖这些频带,但仍然需要多个固定调谐的 BPF。

[0008] 可调谐 BPF 允许在任意特定时间在多个频带上使用一个 BPF,或者使用低阶滤波器以覆盖宽于所需通带带宽的多个频带。为了在可调谐 BPF 中提供可调谐性,典型地使用一种能够提供可变电容的元件。

[0009] 目前可变电容器的结构实现形式有多种。例如,可移动平行板结构的电容器很多年以来一直被用作家用收音机的调谐器。但是,这样的平行板体积庞大,噪声高,并且不适用于现代应用。

[0010] 另一种结构选择是电子变容二极管,它是一种响应于外加电压而调整电容值的半导体器件。因为变容二极管通常有噪声并且有损耗,尤其是在 500MHz 以上的应用中,所以其不能有效工作于需要高性能的高频、低损耗的应用当中。

[0011] 还有一种结构选择是微电子机械系统 (MEMS)，它是一种微型开关器件，它可以响应外加控制信号在电容器之间进行切换。但是，其造价昂贵，难以制造并且其可靠性未得到证实。在大多数情形下，其提供离散的调谐，因为系统必须在有限（和少量）数目的固定电容器之间进行选择。

[0012] 铁电可调谐电容器是人们曾经尝试过的另一种结构选择。铁电 (f-e) 材料是一类材料，典型地是陶瓷稀土氧化物，其突出特征在于，它们的介电常数 (k) 以及作为结果的电容率 (ϵ) 是响应外加的缓变（直流或低频）电场的变化而改变的。材料的介电常数 (k) 和电容率 (ϵ) 之间关系给出如下：

$$[0013] \quad \epsilon = k \epsilon_0$$

[0014] 其中 ϵ_0 是真空电容率。当前，已知的具有铁电特性的材料有数百种之多。在一种典型的铁电材料中，人们可以得到一个因数高达约 3 : 1 的 k 值变动范围。产生这样的 k 值变化所需的直流电压取决于被外加以直流控制电压的铁电材料的尺寸大小。因为铁电材料的介电常数可变，而电容器的电容值取决于电容器导体附近电介质的介电常数值，所以人们可以使用铁电材料制造可调电容器。典型地，可调的铁电电容器的实现结构形式是平行板（叠层）电容器、交叉指型电容器 (IDC)、或间隙电容器。

[0015] 在已知的铁电可变电容器中，在靠近电容器的一个导体或两个导体的地方沉积有一层合适的铁电材料，如钛酸锶钡 $\text{Ba}_x\text{Sr}_{1-x}\text{TiO}_3$ (BSTO)。电容值的改变取决于施加到铁电材料上的电场强度和所选铁电材料的固有特性。典型地，在铁电膜的居里温度 T_c 以下，铁电材料处于铁电态并且将呈现滞后响应电场改变的特性。在 T_c 以上时，铁电材料处于顺电态并且将不呈现滞后特性。因而，人们通常选取那些其 T_c 低于预期工作温度的铁电材料，以便使铁电材料工作在顺电态，从而避免铁电态的磁滞效应。

[0016] 但是，传统的铁电可变电容器已经被证实因损耗太大而不适用于对插入损耗敏感的应用（如手机）中。另外，这些器件的性能经常是不可预见的，因此阻碍了对铁电可调谐滤波器的优化设计、构造、以及应用。

[0017] 因此，本领域中需要一种其调谐范围能够覆盖期望的频率范围、插入损耗小并且带外抑制作用强的改进的可调谐铁电滤波器以及用于设计这种可调谐铁电滤波器的方法。

发明内容

[0018] 除了其它要求以外，固定调谐带通滤波器必须满足严格的尺寸、插入损耗以及带外抑制要求。如果可调谐滤波器能满足这些要求，则可以用它们替代固定调谐带通滤波器。低阶的或其它更好的可调谐滤波器可用于在需要较高阶固定调谐滤波器调谐的范围内进行调谐。或者说，单个可调谐滤波器可以替代一个以上的固定调谐滤波器。然而，可调谐滤波器需要有可调元件，而可调元件一向都以插入损耗高、不可靠、或者具有其它不良品质而著称。

[0019] 人们希望得到这样一种可调谐带通滤波器，它相对于固定调谐带通滤波器具有很好的插入损耗特性，并且还满足所需要的抑制特性以及符合其它要求。因此本发明的一个目的就是提供一种可调谐带通滤波器，其结合使用铁电材料用以调谐滤波器，同时保持低插入损耗特性，满足严格的带外抑制要求并且符合其它要求。基于对铁电材料损耗特性的正确认识，就可以通过很好地设计电容器和滤波器以实现上述目的。

[0020] 本发明的另一个目的是提供一种设计可调谐带通滤波器的方法论。这种方法论量化并最小化了可调铁电电容器中的损耗机理,以便为结合有可调铁电电容器的可调谐带通滤波器选定最佳结构。

[0021] 这个过程的首要目的是让使用者设计出具有最小化损耗的带通滤波器,该带通滤波器符合或优于其所替代的传统的固定调谐带通滤波器具有的所有其它的电气与机械规范。如果在实际应用中要利用可调谐带通滤波器替代固定调谐带通滤波器的话,则关键在于前者要符合或优于后者的性能规范。

[0022] 如果希望实现能够同时满足严格的抑制规范的最小化损耗可调谐 BPF,则必须遵循执行正确的铁电膜表征连同可调谐带通滤波器的优化设计步骤。

[0023] 根据本发明的一个实施例所述,它提供了一种方法,用于为可调谐带通滤波器选择带宽与滤波器阶数以便满足带外抑制要求和通带插入损耗要求。如果给出铁电电容器的拓扑结构,则该方法可计算出该铁电电容器的非铁电损耗。如果给出具有第一品质因子的谐振器以与铁电电容器相耦合,则该方法可根据计算得到的非铁电损耗和第一品质因子而确定出铁电电容器的所需铁电损耗,从而满足可调谐带通滤波器的插入损耗要求。

[0024] 根据本发明的另一个实施例所述,它描述说明了这样一种方法,藉此方法可以有效而准确地表征出各种各样的铁电膜。

[0025] 在下面的说明书中将结合附图对本发明的其它方面与特征进行详细说明。

附图说明

[0026] 图 1a 是铁电间隙电容器的平面图。

[0027] 图 1b 是图 1a 所示铁电间隙电容器沿着线 A 所做的剖面图。

[0028] 图 2a 是铁电叠层电容器连同附随的隔直流电容器的平面图。

[0029] 图 2b 是图 2a 所示叠层电容器中的第一金属层的平面图。

[0030] 图 2c 是图 2a 所示叠层电容器沿着图 2a 中线 B 所做的剖面图。

[0031] 图 3 示出了图 2a 中区域 C 的放大视图。

[0032] 图 4 是铁电交叉指型电容器的平面图。

[0033] 图 5 是耦合到可调铁电电容器的谐振器的示意图。

[0034] 图 6 是单极可调谐滤波器的示意图。

[0035] 图 7 是图 6 所示单极可调谐滤波器的平面电路实施例。

[0036] 图 8a 是具有一个被配置成能够补偿由调谐引致的频率响应失真的铁电电容器的双极可调谐滤波器的示意图。

[0037] 图 8b 是具有两个被配置成能够补偿由调谐引致的频率响应失真的铁电电容器的双极可调谐滤波器的示意图。

[0038] 图 9 是分压器网络和直流电压源的示意图,直流电压源用于调谐图 8b 所示能够补偿由调谐引致的频率响应失真的两个铁电电容器。

[0039] 图 10 示出了图 9 所示分压器网络的一个具体实施例。

[0040] 图 11a 是图 8a 所示可调谐滤波器的平面图。

[0041] 图 11b 是图 11a 所示可调谐滤波器沿着线 D 所做的剖面图。

[0042] 不同附图中相同的附图参考标记代表了近似或相同的项目。

具体实施方式

[0043] 在应用于例如像通信系统那样的电子信号处理系统中的可调谐带通滤波器 (BPF) 的设计过程中, 可调谐带通滤波器通常必须符合或优于固定调谐带通滤波器的带外抑制、通带插入损耗 (I. L.) 两项要求以及尺寸、重量及其它机械、环境与电学方面的要求。而且, 任意这类设计只要其目的在于大量生产制品, 则就必须是可制造的和可重复的, 具有一致的个体性能, 并且在原地检验时只需要最小化的 (且优选的是没有) 附加调谐量。

[0044] 因而, 为了使可调谐 BPF 替换固定调谐 BPF 在商业上可行, 在大多数的或所有的电气性能与机械性能要求方面, 可调谐 BPF 的性能都应当优于其所替代的固定调谐 BPF 的性能。在要求很高的应用 (如无线手机) 中, 通带 I. L. 必须被减低到最小程度以防止给手机中其它元器件带来很大的负担。假如可调谐 BPF 具有的 I. L. 大于其所替代的固定调谐 BPF 的 I. L., 则增加的 I. L. 可能给整个系统性能带来太大的负担。

[0045] 限定说明“通带”的许多定义都是可行的。通带一般是由带通滤波器 响应降落至中频带或频带中心处的插入损耗 (I. L₀) 之下 3.0dB 处的点来定义的。但是, 任意固定滤波器的响应都可以用来定义通带。高阶的 (更多谐振器的) 带通滤波器典型地需要符合特定的带外抑制要求。但是, 增大滤波器阶数将导致 I. L₀ 增大。下式给出了滤波器阶数、拓扑结构以及 I. L₀ 之间有用的基本关系:

$$[0046] \quad I.L_0 = (4.34 * Q_1 / Q_u) * \sum_{i=1}^N g_i \quad (1)$$

[0047] 其中 N 是滤波器阶数,

[0048] Q_u 是所用谐振器在无负载情况下的 Q,

[0049] Q₁ = f₀/BW (BW 是 3dB 通带, 而 f₀ 则是中频带的频率), 并且

[0050] g_i 是给定拓扑结构的滤波器元件值 (切比雪夫滤波器与巴特沃兹滤波器对比) (Chebyshev vs. Butterworth)。

[0051] 通常, 切比雪夫响应是优选的, 因为对于给定的滤波器阶数来说, 切比雪夫响应给出的抑制响应比巴特沃兹滤波器给出的抑制响应更加急剧。另外, 增加切比雪夫 BPF 中的纹波 (ripple), 将增大其带外抑制。由公式 (1) 可知, 对于给定的滤波器阶数 N 来说, 通带越大将导致 I. L₀ 越小, 这是因为当 BW 增大时 Q₁ 将减小。减小 I. L₀ 的代价是选择性降低了。为了重新恢复选择性, 则必须增大滤波器阶数 N, 相应代价是 I. L₀。带通滤波器设计领域的普通技术人员会意识到, 公式 (1) 表示出了为满足给定系统需要和滤波器阶数所能做的最好事情。使用较高阶数的滤波器 (更多个给定无负载 Q 的滤波器) 会快速增加 I. L₀, 因为 g_i 值在量值上越来越大, 即使有更多的 g_i 值要累加 (增加的 N)。注意, 公式 (1) 忽略了实际应用损耗, 尤其当接近频带边缘时, 其将使 I. L₀ 进一步增大。

[0052] 由公式 (1) 可知, 使用一阶或二阶带通滤波器可减小 I. L₀。对于这些低阶滤波器而言, g_i 系数的数目 (N) 将会减少并且 g_i 的量值也将减小。为了有可能得到最小化的 I. L₀, 可以由损耗最低 (Q_u 最大) 的谐振器构造这些低阶滤波器。对于给定的谐振器尺寸和类型 (即给定 Q_u) 来说, 最终所得到的—阶或二阶带通滤波器的 I. L₀ 将总是小于设计具有较高阶数的固定调谐带通滤波器的 I. L₀。这种可调谐能力允许用低阶窄带 BPF 替代较宽频带的固定调谐 BPF。可调谐窄带低阶 BPF 可以克服带宽较窄的局限而覆盖整个的感兴

趣频带。这是基于所期望的信道（信息）带宽 与整个系统带宽相比较窄的假设。

[0053] 用可调谐 BPF 替代固定调谐 BPF 的最佳情形是，固定调谐的 BPF 覆盖的系统带宽大于单个信道发送或接受所需要的带宽要求。例如，工作在美国 CDMA PCS 频带的手机中的固定调谐 BPF 覆盖了这样一个 BW。可以理解，对于美国的蜂窝 CDMA 以及许多其它标准而言也都是如此。这里教导的技术、方法与装置还可以应用于美国 CDMA PCS 之外的许多标准。美国 CDMA PCS 只是作为一个例子被讨论罢了。

[0054] 在美国 PCS 的全频带中，60MHz 被分配用于 Tx (1850–1910MHz)，并且 60MHz 被分配用于 Rx (1930–1990MHz)，以用于全频带操作。CDMA 标准是一种全双工系统，即，手机必须同时进行发送和接收。为了实现这一目标，就需要用双工器滤波器以分割频带且避免干扰。虽然 PCS 频带宽度为 60MHz，但单个的 CDMA 信道的宽度只有 1.25MHz。但是，当前的系统架构迫使 CDMA PCS 带通滤波器和多路复用器（包含双工器）具有 $BW \geq 60\text{MHz}$ ，因为该系统必须在任意 60MHz 的频宽区域内允许并且容纳任意的 1.25MHz 信道的操作。

[0055] 通过满足最坏情况抑制规范同时提供具有占用物理面积较小的简单拓扑结构的低阶 BPF，可调谐 PCS 频带滤波器就可以改变这种情况。由于公式 (1) 的原因，这种低阶滤波器应具有较低的 I.L。₀。在某些部分频带工作的情形下，需要覆盖频带宽度小于 60MHz。在这些情形中，可调谐带通滤波器将具有等同的好处。

[0056] 为了有效地利用低阶可调谐 BPF 替代高阶固定调谐 BPF，应当考虑三个因素。第一，低阶 BPF 的分数带宽 (fractional bandwidth) (即 Q_1) 和选择的拓扑结构必须满足最坏情形下的抑制规范。因为 $Q_1 = f_0/BW$ ，当 3dB 带宽 (BW) 减小时，I.L. 增大。因此，如果 BW 与 f_0 相比太小，则最终得到的 BPF 将具有很高的 I.L.，不能被接受，所以就需要在 BW 与 I.L. 之间寻求折衷。对于实际设计而言，低阶可调谐 BPF 应当具有尽可能最低的 I.L.，并且要满足最坏情况所需的抑制要求。一些拓扑结构是优选的，它们天然地具有低侧（低于发射频带）零点或高侧（高于发射频带）零点。

[0057] 诸如图 8a 所示的拓扑结构，其中谐振器 404 与 408 在它们的整个长度上以电磁方式相互耦合，是这样一种拓扑结构。其产生的高侧或低侧零点由电容器 432 的电容而定。这种零点允许使用较宽的 BW 以及较低纹波（导致产生较少数目的 g_1 值）的 BPF 拓扑结构，因此提供较低的 I.L.₀，由公式 (1) 可知。

[0058] 第二，低阶可调谐滤波器必须能调谐以覆盖整个 BW，就像使用固定调谐的滤波器那样。总之，在低阶可调谐滤波器中使用的可调电容器具有的损耗应当足够小，以使得到的滤波器所具有的 I.L. 符合或优于规范。尽管与较高阶数 ($N > 2$) 的固定调谐带通滤波器设计相比，可调谐的一阶或二阶带通滤波器将能具有最小化的附加损耗，但是可调元件（可变的铁电电容器）必须具有快速调谐机理并且能够利用有效的调谐电压来调谐以覆盖整个带通范围。

[0059] 无论是否可调谐，电容器的总损耗 L_t 都由其消耗能量与存储能量的比值给出，其中能量是存储在电场中而消耗在电阻上的，即 $L_t = (\text{消耗能量})/(\text{存储能量})$ 。总损耗 L_t 的倒数就是品质因数，即， $Q = 1/L_t$ 。

[0060] 对于一个电容器， L_t 在数值上等于 $(\omega * R_s * C)$ ，其中 ω 是角频率， R_s 是电容器的总串联电阻，而 C 是电容值。 Q 的这一定义对于下述频率而言是正确有效的，所述频率小于由任意真实电容器都具有的寄生电感的电抗引致的自谐振频率，并且大于 R_p 有效地分流 C 即

电容电抗远远小于 R_p 阻抗的频率。因此, Q 与 $(\omega * R_s * C)$ 成反比。例如, 增大 (或减小) C 、 ω 与 R_s 中任意量的值, 保持其它因子为恒定不变, 则 Q 相应地减小 (或增大)。或者, 保持 Q 恒定不变, 如果减小 (或增大) C 、 ω 与 R_s 中任意一个量的值, 则其它两个量的乘积必定要相应地增大 (或减小)。

[0061] 通过下式可以看出确定谐振电路中的铁电电容器所给出的总损耗的重要性: $L_c = 1/Q_c$ 而 $1/Q_T = 1/Q_c + 1/Q_u$, 其中,

[0062] L_c = 电容器的损耗;

[0063] Q_T = 铁电电容器和所结合的谐振器或电感器的总 Q ;

[0064] Q_c = 电容器的 Q ; 而

[0065] Q_u = 无负载的谐振器的 Q , 或者是用于构成平行谐振电路的电感器的 Q 。

[0066] 当 Q_c 增大时, 其对 Q_T 的影响将越来越小。假如 Q_c 无限大, 则将不会对 Q_T 产生影响。实际应用时, 假使 Q_c 近似等于 $10 * Q_u$ 则就可认为不会对 Q_T 产生影响。反之亦然。当 Q_u 相比于 Q_c 变得越来越大时, Q_u 对 Q_T 产生的影响将越来越小。在两种情形中, 理想的是能够得到最高的实际可行的 Q_c 。

[0067] 例如, 在 PCS 频带, 对于 1pF 的可调谐电容器而言若想在 2.0GHz 处得到 $Q_c = 250$, 则需要 R_s 为 0.32Ω (欧姆)。这里假设在 2.0GHz 处用于分流 C 的并联电阻 R_p 远远大于电容器的阻抗 Z_c (例如, 这里 $R_p >$ 约 $1.6k \Omega$, 而 Z_c 的绝对值 = 0.0126Ω), 且假设电容器的自谐振频率高于 2.0GHz, 因此串联电感可以忽略不计。为了最小化损耗 (得到一个小的 R_s), 则需要估计当前存在的全部损耗机理并且如有可能应设法消除这些损耗机理。

[0068] 对于铁电器件, 通过累加各种来源的损耗得到总损耗, 如下所示:

[0069] $L_t = L_{geom} + L_{attach} + L_{metal} + L_{sub} + L_{rad} + L_{meas} + L_{f-e}$;

[0070] 其中 L_{geom} 是由电容器的拓扑结构引起的,

[0071] L_{attach} 是由器件连接引起的损耗,

[0072] L_{metal} 是总金属损耗,

[0073] L_{sub} 是基底损耗 (如果有的话),

[0074] L_{rad} 是辐射损耗, 包含所期望的和非所期望的两部分,

[0075] L_{meas} 是由测量误差引起的总损耗, 而

[0076] L_{f-e} 是铁电损耗角正切。

[0077] 这种损耗分配首先可以用于通过使用铁电电容器的方法而获取在所期望工作频率处的 L_{f-e} (或铁电 $\tan \delta$) 精确值。为了精确导出 L_{f-e} , 必须消除或抑制上述的所有其它损耗贡献来源。例如, L_{geom} 值依据拓扑结构的不同而变化, 叠层电容器的最好, 间隙电容器的较差, 而交叉指型电容器的则更差。尽管可以减少与控制这种损耗, 但它是器件所固有的一种损耗。因此, 为特定的铁电电容器选择的拓扑结构将会影响到该铁电电容器可能达到的最佳 Q_c 值。假定铁电膜是无损耗的, 则由电磁 (EM) 软件可以构建出所期望的几何结构的基线损耗。这种基线损耗代表了给定几何结构的最佳 (最低) 损耗。

[0078] 通常, 间隙电容器最容易制造。制造 IDC 的容易度次之, 而在这三种电容里叠层电容器的制造最难。与 IDC 相比, 间隙电容器具有较好的 Q 特性但是其每单位截面积 (图 1a 中的 W) 的电容值较低。IDC 的电容较大, 这是因为在每单位截面积上设置使用了许许多个指状部分的缘故。但是, 对于许多通信滤波器应用而言, 并不需要大电容 ($C \geq 4.0pF$)。因此,

通常用间隙电容器就可以提供足够的电容。大多数铁电膜固有的 k 值很高,这有助于提供与传统间隙电容器相比较高的单位截面积 (W) 的电容。

[0079] L_{attach} 是由分立器件的连接方法引起的,例如其包括焊接、银粉漆 (silver paint)、或引线接合 (wire bonding)。这些连接损耗可能会很大并且不可预知。用铁电电容器直接制造谐振器或其它射频电路可实现损耗最小,因此即使不能消除这种损耗元件,也可以使损耗最小化。

[0080] 单个独立的铁电容器的固有损耗的影响很小。具有较大影响的是那些将铁电电容器连接到电路上的连接方法引致的附加损耗。即使铁电电容器是无损耗的,但可能因使用了大损耗的连接方式,而整体上体现为有损耗的铁电器件。例如,假设期望 1.0pF 电容在 2.0GHz 处 $Q \geq 250$,则总串联电阻 R_s 必须 ≤ 0.32 欧姆。因此任何附加损耗都将会进一步减小这个电容器的 Q 值。这种附加损耗是否来源于实际电容器之外是无关紧要的。甚至无法避免的损耗机理,例如像由安装引起的那类情形,由于其对系统有影响因而也会使得电容器的 Q 值减小。

[0081] 为了使附加损耗最小化,应当使铁电膜和谐振器之间的连接具有最小的附加电阻。这样,与铁电膜有关的电流、电荷将遭遇的附加损耗最小。传统的接合或安装技术,诸如 (但不局限于) 焊接、引线接合或银粉漆或粘贴,不提供这种低损耗、可控制接合的特性要求。

[0082] 因使用了这些接合方法而引起的附加的、不可预知的损耗降低了所实现的 Q ,而无论铁电电容器是否用于谐振器调谐的目的或者用于表征铁电膜。因此,为了获得最佳性能 (损耗最小),应当将铁电容器的结构直接地制造到用于调谐的谐振器上或者与用于调谐的谐振器一起制造,或者制造到其它基本射频电路上。只有通过直接制造,电磁 (EM) 源 (电流) 由铁电调谐元件到谐振器的转移才可以损耗最小。通过减少锐角转角或急剧变化可以增强直接地制造到谐振器上或者与谐振器一起制造的铁电容器的所需效果。

[0083] L_{metal} 的因子包括金属的表面粗糙度 (SR)、金属厚度与趋肤深度 δ_s 之比,以及电导率。设若工作频率在 L 与 S 波段 ($1\text{--}4\text{GHz}$) 则 SR 的均方根值 (rms) 小于约 10 微英寸就可以有效消除 SR 因子的影响。设若金属厚度大于等于 $1.5 \delta_s$,就可以减小金属厚度因子的影响;或者设若金属厚度 $\geq 5 \delta_s$,就可以有效地消除金属厚度因子的影响。对电极接头来说,金属厚度 (t_m) 近似等于 $1.5 \delta_s$ 。对于电磁谐振器的情形,由于其中必须支持行波或驻波,即,承受行波或驻波的金属的延长值相当于波长值的一部分 (约 10% 或更多),所以金属厚度应当近似约为 $5 \delta_s$ 或更大。

[0084] 银、铜和金 (分别为 Ag、Cu 和 Au) 的电导率特性很好。因此,可以减小或控制 L_{metal} ,但不能消除 L_{metal} 因子影响。但是,可以通过本领域普通技术人员公知的公式计算出电导率的作用效应,或者通过使用应用于通常使用的电路仿真器中的线性计算器工具,诸如 Eagleware 或 Touchstone,计算出电导率的作用效应。而且,精确的制造控制可以将 L_{metal} 中的几何变化量限定在特定的范围内。

[0085] 通过选择在感兴趣的工作频率上损耗角正切小于 0.001 ,且优选地小于 0.0005 ,的低损耗衬底可以将 L_{sub} 代表的损耗贡献作用减小到最小程度。合适的材料包括纯度 $> 99\%$ 的铝,目前这是损耗费用比的最佳选择。蓝宝石或 MgO 优于铝,因为它们具有更低的损耗角正切,但是它们更加昂贵。所有这些材料将能接纳多种铁电薄膜而不需要过渡层,并且

具有可以接受认可的表面粗糙度,几乎不需要进一步的打磨抛光。半导体衬底是较差的选择,因为它们具有相对较高的电导率。除了损耗角正切、表面粗糙度和价格因素之外,合适的衬底应当是不易破碎的,可以制造足够大面积的晶片,并且可以很容易地被金属化而无需大范围的预处理。

[0086] 通过使用 EM 场或电路仿真软件,可以成功地将 L_{sub} 从复合衬底(铁电膜加衬底)的总损耗中区分出来。例如,可以使用 Sonnet、Momentum、或 IE3D。因此,可以显著减小 L_{sub} 并且精确计算出 L_{sub} 。

[0087] 通过适当屏蔽和设计可以消除 L_{rad} ,因此 L_{rad} 不是典型的通常要考虑的损耗因子。应当注意,各种各样的过滤器,尤其是诸如结合线(comblines)式或发夹式那样的平面型过滤器,依靠辐射耦合以实现它们所期望的特性。在这些情形中,应当保证即使不能消除也要减小不希望要的、散射的耦合。

[0088] L_{meas} 可以显著增加电路的损耗误差,这是因为小的、附加的损耗使待测器件(DUT)或系统的测得 Q 值显著减小,从而偏离了 DUT 固有的 Q 值。测量材料的介电常数与损耗角正切的传统方法是本领域普通技术人员众所周知的空腔扰动技术。但是,在 L-波带,空腔的尺寸大小变得相当大。当表征具有 $\leq 1.5 \mu\text{m}$ 膜厚的薄膜(与块相对)如铁电膜时,测量误差很大因此问题变得非常尖锐。而且,应当按照最接近于其适用的方式来表征铁电电容器(或滤波器)。因此,表征铁电化合物或铁电膜的优选途径是采用微带谐振器技术。

[0089] 为了确定铁电膜的特性并且表征铁电电容器,优选地使用微带技术,例如带状线或者其它用于表征铁电膜的体积测定技术,其理由如下:

[0090] 1) 微带电路是不带有顶覆盖层的平面系统,因此不需要结合硬质衬底作为顶覆盖层。所以也就不需要例如在带状线中所需的接地板(从顶部到底部)的连续性。

[0091] 2) 使优选的间隙电容器或作为备选的交叉指型电容器的制造与检测变得更加容易。

[0092] 3) 现有的表征微带谐振器的技术方法有很多。

[0093] 4) 不需要复杂的固定或制造或两者都不需要,而这些则是例如介电腔所需要的。

[0094] 可以利用谐振器技术测量高 Q 电路,因为宽带测量可能无法精确地以一定精度解决在射频/微波频段的子欧姆(sub-ohm)电阻损耗问题。由于同样的理由,LRC 计不是一个好的选择。

[0095] 由于低频测量,尤其是那些低于约 10-100MHz 的频率测量,是由分流所述电容器的大阻值并联电阻 R_p 主导的,因此需要在射频区段进行测量以正确地为铁电电容器获取 R_s 以及相应的 Q。 R_p 的主导作用,连同相对较小的所讨论电容器的电容值($\leq 4.0-5.0\text{pF}$)都会妨害低频区段的可靠 Q(且因此 R_s)测量。

[0096] 当用于测量损耗时,晶片探针台必须谨慎使用,因为晶片探针台难以校准去除在射频/微波频段的电阻性与电感性损耗。探针顶尖及其接地连接对 DUT 上的位置以及施加到 DUT 上的压力也非常敏感。因此,最好使用能够直接测量所要各种参数的谐振测试电路,而不必进行单独的器件损耗测量。

[0097] 因此,为了测量谐振电路,优选使用网络分析仪。为了将测量损耗减低到最小程度从而获取最精确的测量,应当校准去除 DUT 的损耗,对网络分析仪执行一个全两端校准,并且在校准和测量中使用求平均值算法。最后,需要对测量数据进行正确分析以

析取被测电容器的 Q 或损耗,例如“Data Reduction Method for Q Measurements of Strip-Line Resonators”, IEEE Transactions in MTT, S.Toncich and R.E.Collin, Vol. 40, No. 9, Sept. 1992, pp. 1833-1836 (S. Toncich 和 R. E. Collin 的“用于带状线谐振器 Q 值测量的数据处理方法”, MTT 中的 IEEE 学报, 第 40 卷, 第 9 期, 1992 年 9 月, 第 1833-1836 页) 论文中概要所述, 该论文在此通过引用而包含在本文内。

[0098] 利用上述讨论结果对前述各种损耗进行最小化、消除或限制之后, 则总损耗可重新表达为:

$$[0099] \quad L_t = L_{\text{geom}} + L_{\text{metal}} + L_{f-e} + \Delta L_{\text{misc}}$$

[0100] 如上所论, 通过分析可以量化、去除 L_{geom} 和 L_{metal} 从而得到 L_{f-e} 的精确测量值。基于铁电材料无损耗的假设, 对电路进行精确的电磁仿真就可以确定 L_{geom} 。设定电导率、表面粗糙度 SR (如果适用) 与趋肤深度, 则可以根据金属损耗公式确定 L_{metal} 。最后一项 ΔL_{misc} 表示对 L_{geom} 和 L_{metal} 或二者进行限定抑制或不彻底清除后仍不能完全去除的其它损耗机理的组合项。它表示了不能缩减的误差项。为了精确检测铁电膜 / 元件的特性, 应当将其最小化并局限在一定界限内, 如前面部分所记述的那样。

[0101] 最后, 为了将 L_{f-e} 的影响减低到最小程度, 则必须选择性地仅将铁电膜沉积形成在调谐所需要的区域, 除此之外不沉积铁电膜。

[0102] 处理所有损耗机理和消除或限定这些损耗的方法不仅可以对铁电损耗进行测定, 而且还可以建立正确的设计指南以用于低损耗可调谐滤波器。对 L_{f-e} 的认知使设计者可为各种类型采用铁电膜的优化设计提供必要的铁电膜基线。例如, 这种认知对于有效地折中损耗角正切以换取可调谐性是必要的。简而言之, 精确的制造与测量方法可使得铁电膜损耗特性一致、应用一致。

[0103] 已知上述技术用于使损耗最小化, 现在讨论三种类型的铁电电容器的优选实施例。应当明白, 尽管这些设计是用于 L 频带 (1-2GHz), 但是由本发明给出的技术教导可以用于设计工作于其它频带的铁电电容器。

[0104] 图 1a 与 1b 所示的优选的铁电可调谐间隙电容器 10 工作于无线手机使用的蜂窝频带 (800-1000MHz) 和 L- 频带 (1-2GHz)。间隙电容器 10 优选地形成于纯度 $\geq 99\%$ 、厚度为 0.5-1.0mm 的铝、MgO、或者蓝宝石衬底 12 上, 其具有的 S. R. 小于 5.0 微英寸 RMS。可选地, 间隙电容器可以直接被构图形成在任意数目的谐振器结构的前面或后面或侧壁上。其例子是同轴的、整块的或带状线的谐振器。构造这样一种电容器时应当尽量使其电连接点靠近谐振器。

[0105] 依据其它需求, 衬底 12 可以具有一个金属接地平面 14。但是, 为了将寄生电容减低到最小程度, 优选实施例是没有接地平面的。优选地, 为了使电容以及调谐范围最大化, 铁电层 16 是由厚度约 0.1-2.0 微米的 BSTO 或者其它合适的或理想的铁电材料沉积在衬底 12 上形成的。更优选地, 铁电层 16 的厚度约为 0.5-1.0 微米。通过与其它成分掺杂、组成合金或者混合和 / 或退火的 Ba/Sr 分数, 可以得到所需的调谐特性和损耗 ($\tan \delta$), 以及因此得到的 Q 值。

[0106] 通常, 调谐特性优选满足最小调谐电压的最小必需调谐范围的要求。不论掺杂何种其它元素以及是进行前处理退火或是后处理退火, 优选地, $\text{Ba}_x\text{Sr}_{1-x}\text{TiO}_3$ 化合物中 $x = 0.5$, 工作在室温下。显然除了 BSTO 之外还可以使用其它种类的铁电材料。金属层 18 形

成在铁电层 16 上,它定义出了间隙 20,间隙的宽度优选为 3.0-5.0 微米。优选地,金属层 18 厚度为 0.5-6.0 微米。更优选地,金属层 18 厚度为 1.5-2.5 微米。显然根据实际需要与加工设备的实际情形,间隙 20 可以比这个范围更宽或更窄些。为了最小化 PCS 频带中的附加损耗,最终得到的电容值在 0 伏特直流电压作用下近似为 0.6pF-1.5pF,而对于蜂窝 CDMA 频带这个值近似为 1.0pF-3.0pF。基于所使用的特定铁电膜以及所需的间隙 20,电容器的宽度 W17 将进一步确定铁电电容值。该宽度典型地为 .25mm-2.0mm。电容值典型地为 0.6pF-3.0pF。为了满足最坏情形下 CDMA PCS 频带 BPF 损耗的规范,最终得到的电容器在 2.0GHz 处的 Q 值应当至少为 160。

[0107] 为了将由铁电膜引起的附加损耗减小到最小程度,必须有选择地进行沉积,即只在如上所述需要调谐的地方沉积形成铁电膜,而不在其它地方沉积形成铁电膜。例如,在图 1a 的间隙电容器 20 中,可以在如图 1a 所示的间隙 20 周围的狭窄区域 D_{f-e} 中沉积形成所需的铁电膜 16。 D_{f-e} 应当足够大以确保间隙 20 在制造过程中可以重复构图形成在铁电膜之上(允许掩模的调整容限),并且出于调谐的目的, D_{f-e} 应当足够大以覆盖间隙 20 之下的必要区域。对于 L- 频带 PCS 滤波器, $D_{f-e} = 0.2-0.5\text{mm}$ 就已足够并且优选地等于 0.2mm。若增大工作频率,则可以减小 D_{f-e} 。若减小工作频率,则可以增大 D_{f-e} 。

[0108] 铁电膜的属性与构造对于整个电容器损耗起着至关重要的作用。已知有很多种减小与最小化铁电膜损耗的技术方法。铁电膜的一个特点在于,铁电膜损耗与可调谐性通常呈现反比关系。即,通常必须对它们两者进行折中。铁电的 k 调谐范围越大,则在多数情况下铁电损耗也越大。

[0109] 因此,尽管铁电材料的 k 调谐变化范围可以达到约 3 : 1,但对于特定的滤波器应用而言较小的调谐变化量也是可以接受的。在该情况下,若选择较小的调谐变化量,则损耗也较小。例如,在美国的 PCS CDMA 频带中,发射频带的调谐需求是从 1850MHz 到 1910MHz 或者约 4%。因此,铁电材料可以具有显著小于 3 : 1 的可调谐特性。

[0110] 例如,铁电间隙电容器在 0V 直流偏压下电容为 0.6pF,需要调谐 33%, (从 0.6pF 下调到 0.4pF) 以调谐覆盖 PCS 发射频带。实际调谐范围取决于 BPF 的拓扑结构以及 BPF 所需的调谐占用频带。在本实施例中,提供 33%调谐需要的调谐电压取决于铁电容器的几何结构和铁电膜特性,几何结构特性包含铁电膜厚度。

[0111] 频率可调谐性的 k 可调谐性效应是由滤波器拓扑结构决定的。这种效应还必须考虑对铁电材料的选择。只有精确表征铁电损耗与铁电 k 可调谐性的折中,设计者才能选择出最佳化的铁电材料。精确表征这种折中使得设计者能够选择出最佳的铁电材料(具有最小的损耗同时满足调谐要求)。

[0112] 关于间隙电容器的 L_{geom} ,导致损耗的主要原因在于间隙形成的四角。通过使这四角变圆可以减小这些损耗。

[0113] 与间隙电容器和交叉指型电容器相比,叠层电容器具有的 L_{geom} 最小。叠层电容器类似于平行板电容器的几何结构,但其中板尺寸(长度和宽度)远远大于板间距。给定这样一种几何结构,板之间形成的电场除了边缘处出现边缘现象之外大部分是均匀的。通过使用保护频带可以显著地减小边缘效应,如本领域普通技术人员所公知的那样。因此,平行板电容器的几何损耗非常小。此外,平行板几何结构可以提供大电容并且提供了由控制电压的小幅度变化实现大幅度调谐。

[0114] 优选的叠层电容器 30 如图 2a、2b、2c 与图 3 所示, 其将 L_{geom} 的损耗贡献减低到了最小程度。电容器 30 直接沉积在 25mil (毫英寸) 厚的铝衬底 31 上。第一金属层 34 接合在衬底 31 上。金属层 31 的形状如图 2b 所示。铁电层 36 覆盖在金属层 34 上。为了构成叠层电容器 30, 在铁电层 36 上形成的金属衬垫 (pad) 40 覆盖了第一金属层 34 的一部分。图 3 显示了该叠层区域的放大视图。金属衬垫 40 和金属层 34 都具有一个锥形区域, 其构成具有适当电容值的叠层电容器 30。另一个金属衬垫 41 覆盖金属层 34 以构成隔直流电容器 42。金属衬垫 41 是锥形的, 以构成具有适当电容值的隔直流电容器 42。

[0115] 由于使用的铁电膜大都具有很高的介电常数 (k), 所以叠层电容器 30 在面积上可能非常小而尽管如此却可以提供 1.5pF 电容 ($C_{\text{f-e}}$)。接合的偏压衬垫 44 被提供用于连接具有很高值 (500–1000k Ω) 的片状电阻器。注意铁电膜不仅沉积分布在叠层电容器 30 之下而且还沉积分布在隔直流电容器 42 之下。但是, 若 $C_{\text{DC}} \geq 180\text{pF}$ 且 $C_{\text{f-e}} \leq 1.5\text{pF}$, 则即使在最大值 V_{DC} 偏压 (优选为 10V DC) 作用下, 对隔直流电容器 42 的电容 (C_{DC}) 的作用影响仍可以忽略不计。这是因为隔直流电容器具有的电容足够大, 甚至当电容在铁电调谐作用下被减小时, 对 $C_{\text{f-e}}$ 的作用影响仍是最小的。

[0116] 在这样一个实施例中, $0.7\text{pF} \leq C_{\text{f-e}} \leq 1.5\text{pF}$, 铁电 k 近似为 1000, 构成叠层电容器 30 的金属衬垫 40 的叠层区域大致为 $7.0\mu\text{m} \times 7.0\mu\text{m}$, 而铁电膜厚度大约为 $1.0\mu\text{m}$ 。金属层 34 可以是 Pt 的并且具有的厚度 $\leq 0.5\mu\text{m}$ 。金属衬垫 40 与 41 可以是 Ag 的并且具有的厚度大约为 1.5–2.5 μm 。

[0117] 叠层电容器的 L_{geom} 小于间隙电容器的, 而叠层电容器的 $L_{\text{f-e}}$ 则较大, 因为所有的射频场都集中在铁电膜上。在间隙电容器中, 射频场部分在空气中, 部分在铁电膜中还有一部分在衬底中。同理, 对于特定的外加电压, 叠层电容器具有与间隙电容器相比较大的电容可调谐性。

[0118] 对于一个给定的截面区域, IDC 可以提供与间隙电容器相比较大的电容。但是, 它的损耗较大, 对 L_{geom} 的主要贡献包括间隙间隔; 随着间隙间隔减小损耗逐渐增大。类似地, 随着指状部分宽度减小损耗逐渐增大。指状部分长度也会影响损耗, 随着指状部分长度增大损耗逐渐增大; 尤其在采用微带 (最常见的) 技术实现的 IDC 中, 在这种结构配置中奇模损耗占优势。另外, 由于附加的锐角转角引致损耗, 因此损耗随着指状部分的数目的增大而增大; 注意, 增大指状部分的数目是增大 IDC 电容的常用手段。

[0119] 铁电领域的许多研究者都曾使用具有较窄指宽和间隙 (每个都 $\leq 5.0\mu\text{m}$) 的 IDC 来表征铁电膜的特性。但这是有问题的, 因为这种 IDC 结构带来了较高的 L_{geom} 且因此导致其自身的 Q 值较低。典型地, 即使不带有任何 $L_{\text{f-e}}$, 在 2.0GHz 处约 1.0pF 对应的 $Q \leq 100$ 。这使得 $L_{\text{f-e}}$ 的测定变得非常困难。应用如上所述的宽带测量技术, 将进一步增大任何 $L_{\text{f-e}}$ 的测定难度。

[0120] 图 4 所示的优选的 IDC 电容器 60 将对 L_{geom} 的贡献减低到了最小程度。该电容器形成在 99% 的铝、MgO、蓝宝石或者其它的适当材料的衬底 62 上, 衬底 62 的厚度约为 0.2–1.5mm。铁电层 64 形成在衬底 62 上。输入端口 66 和输出端口 68 耦合到 IDC 电容器 60。金属层 70 厚度为 1.5–3.0 微米并沉积在铁电层 64 上, 金属层 70 形成了间隙间隔 72, 间隔大约为 5.0 微米, 指状部分宽度 70 大约为 150 微米, 或者更多。

[0121] 现在我们来说明构造可调谐带通滤波器的常规方法。第一步, 设计者必须对可调

谐滤波器的 3dB 带宽和滤波器阶数进行折中以达到所需的带外抑制要求。众所周知,随着滤波器阶数的增大,滤波器的衰减 (rolloff) 速度也随之增大,因此滤波器很容易实现所需的抑制规范。衰减开始于定义出 3dB 带宽 (BW) 的 3dB 点处。因此,随着 BW 的减小,则达到所需的抑制规范也就变得很容易了。

[0122] 为了使损耗最小化,最低阶数的滤波器是理想的。典型地,滤波器是二阶 BPF。低阶 BPF 的优点还在于,其易于制造和调谐,并且使用了较少的可调谐谐振器。

[0123] 切比雪夫型 BPF 与巴特沃兹型相比是优选的,因为它给了设计者折中通带纹波和带外抑制的灵活性。设计者应当着重解决通过带宽调整来满足最坏情况的抑制规范问题,没有额外的传输零点增加到传输零点,避免增大滤波器的复杂度、费用以及相应的通带边缘损耗。但是,也可以通过开发研究自然具有高侧或低侧传输零点的拓扑结构来解决最坏情况的抑制规范问题。

[0124] 但是,将 BW 设定的太窄,则如上所述将使得插入损耗增大。因此,可选择的最窄 BW 应当满足在所有特定工作条件下必需的抑制规范。假如选定的 BW 带来了不可接受的插入损耗,则应当增大 BW,也许会需要增大滤波器阶数或者增大通带纹波 (在允许范围内)。如有必要可以加上附加的高侧或低侧传输零点。

[0125] 可调谐 BPF 需要控制电路。与不需要控制电路的固定调谐 BPF's 相比,控制电路增加了一块费用。因此,与固定调谐 BPF 相比,所期望的可调谐滤波器设计应当具有相比较低的插入损耗、较小的尺寸或其它优点,同时还能满足抑制规范,这样才能抵偿上述费用增加。为了实现较小的插入损耗和较小的尺寸,优选地使用不超过一阶或二阶的可调谐滤波器。但是,显然本发明的原理可被极为有利地应用到设计任意阶数的可调谐铁电滤波器上。

[0126] 如果给定滤波器阶数的选择和满足抑制要求的 BW,则所使用的谐振器具有的最大可能的 Q_0 符合或优于必需的 I.L 以及特定的尺寸和高度限制要求。为了定义 Q_0 ,应为图 5 所示的基级 (basic stage) 100 选择拓扑布局。每个基级 100 都是由谐振器 102 耦合连接铁电电容器 104 而构成的。可以将铁电电容器 104 的类型假定为这里所述的种种型式中的一种。所示的谐振器 102 是一个接地的四分之一波长谐振器,但也可以使用开路的二分之一波长谐振器。另外,谐振器也可以具有其它合适的电长度。

[0127] 基级 100 可被理解为可调谐的 EM 谐振器。铁电电容器 104 与谐振器 102 之间既可以串联耦合也可以并联耦合,这由它们的连接特性确定。如图 6 所示,铁电电容器 104 与谐振器 102 并联耦合,因此铁电电容器 104 的 Q_{fe} 影响了固定调谐的 EM 谐振器 102 的 Q 。容量谐振器 (例如,同轴谐振器、带状线谐振器或整体 (monoblock) 谐振器) 是优选的,因为与平面谐振器即微带谐振器或共平面形波导 (CPW) 谐振器相比,它们具有最高的 Q_0 和最小的面积与高度,价格被减低到了最小程度。

[0128] 究竟可调电容器与容量谐振器是以串联方式还是以并联方式配置通常是由实际连接情况确定的;有时只能采用一种配置方式。在确定采用串联方式还是并联方式配置可调电容器时,另一个需要重点考虑的是使附加损耗最小化,并且为了使延伸长度减短而最小化调谐范围。并联连接典型地将产生与串联相比体积更加紧凑致密的可调谐滤波器。其通常易于实现。在电磁耦合谐振器 (例如整体谐振器、同轴谐振器、或带状线谐振器) 沿其整个延伸长度耦合 (而不是通过小孔耦合) 的条件下,串联可以提供更好的调谐效果。从制造角度考虑,串联在这些情况下是一种更自然的选择。

[0129] 如上所论,如果铁电电容器 104 不与谐振器 102 或其它射频电路集成为一个整体,则连接损耗可能非常大。一旦选定了铁电电容器 104 的拓扑结构,铁电电容器 104 的 Q_c 就可以依照前面论述的方法推导得出。由此通过 $1/Q_T = 1/Q_c + 1/Q_u$ 可以得到整个基级 100 的 Q_T ,

[0130] 其中 Q_u 是谐振器 102 的无负载 Q ;

[0131] Q_c 则是铁电电容器的 Q 。

[0132] 在给定基级 100 的 Q_T 后,设计者可以利用公式 (1) 来确定是否能够符合或优于必需的 I.L 要求。如果 I.L 太大,则设计者可以通过增大 Q_c 或 Q_u 或同时增大两者而得到较小的 I.L。如果将 Q_c 或 Q_u 增大到了不能再大的地步,则它们将对 Q_T 形成极限限制。此时只有通过切换到一个较低损耗的拓扑结构上才能进一步减小 I.L。₀。例如,对于给定覆盖表面(面积),使用容量谐振器取代微带谐振器将可增大 Q_u 。

[0133] 对于大容量应用,诸如 CDMA 无线手机,横向电磁(TEM)波容量谐振器是优选的。这类容量谐振器可以是陶瓷负载的同轴谐振器、板状线(整体)谐振器或带状线谐振器,列述的是三种最常见的实施例。利用与同轴谐振器或带状谐振器一起构造的顶部电容耦合(TCC)的 BPF,可以实现标准窄带(典型地定义为 $BW \leq f_0$ 的 10%)拓扑结构。如图 8 所示的 TCC 拓扑结构,适于并联铁电调谐,因为这样做提供了最致密紧凑的实现(与串联铁电调谐的 TCC 拓扑结构相比具有较小的覆盖面积)。因为接地的四分之一波长谐振器起到了接近谐振的平行 LC 调谐电路的作用,所以在并联旁路上设置铁电调谐电容器是有利的。

[0134] 也可以使用实现分级阻抗的整体 BPF。利用整体 BPF 设计的直接结果就是,整体谐振器典型地沿着它们的整个长度进行电磁耦合。整体 BPF 适合于串联铁电调谐。通过铁电调谐电容器的选择性沉积和构图设计,可以改变整体 BPF 的电长度。也可以使用非 TEM 谐振器,包括但不限于,介电加载的波导谐振器或介电压轮(pucks)(有或没有屏蔽罩的)。

[0135] 但是,若要求很高则可能对容量谐振器可达到的 Q_u 值产生限制。在这样限制要求很高的系统中,可以使用带状线谐振器替代容量同轴谐振器。这里,可以通过将中心导体设置得更宽些(直到一个限点)而在保持总高度固定不变前提下提高 Q_u 。这个实施例进一步的优点在于,通过使带状线谐振器顶覆盖层终止于铁电电容器位置之前,可以有效实现对平面的铁电电容器诸如间隙电容器或 IDC 的结合应用。通过这种方式,在形成带状线谐振器底覆盖层的衬底的延伸超出顶覆盖层的这一部分上形成平面铁电电容器。

[0136] 可在如图 11a 所示的“基座(pedestal)”上优化设计集成铁电电容器,以形成采用例如同轴谐振器的 TCC 结构。铁电电容器被集成为如图 11a 所示基座上输入、输出电容器 315a、315b 的延伸部分。另一种做法是,可以在同轴或整体谐振器的开口端/面(未示出)上构图并制造铁电电容器。

[0137] 不管要制造的谐振器的具体结构型式如何,只要高度限制有碍于进一步提高该谐振器的 Q_u ,则不得不转用它法以提高 Q_c ,例如,用间隙铁电电容器或叠层铁电电容器替代 IDC 铁电电容器。

[0138] 对于多数应用而言,如图 6 所示的单阶带通滤波器 140 就能满足需要。如关于图 5 所讨论的那样,带通滤波器 140 包含铁电电容器 104 和谐振器 102。将可变直流电压 142 外加到铁电电容器 104,以调谐带通滤波器 140。将需要滤波的射频信号施加到输入端 144,并且由输出端 146 输出。注意输入端 144 和输出端 146 是可互换的。电容器 143 被定义在

输入端 144 与谐振器 102 之间。另一个电容器 145 被定义在输出端 146 与谐振器 102 之间。铁电电容器 104, 无论它是间隙电容器、叠层电容器还是 IDC 电容器, 都是按照前述方式进行构造配置的从而使损耗最小化。类似地, 谐振器 102 可以是短路的 $1/4$ 波长谐振器或是开路的 $1/2$ 波长谐振器, 选择谐振器 102 的类型因此使得 Q_u 最大化。

[0139] 覆盖面积较小且费用较低的容量谐振器, 如同轴谐振器、介电加载的波导谐振器、整体谐振器、或带状线谐振器, 将能提供较高的 Q_u 。可选地, 如果技术规范 and 价格因素限制允许, 也可以使用较大面积的平面谐振器, 如微带谐振器。大多数微带谐振器电路都是通过硬质衬底上进行薄膜加工处理而制成的。因此, 它们获得的金属厚度与类似同轴谐振器和整体谐振器那样的 TEM 谐振器相比较小, 后者的金属化是通过厚膜加工处理完成的。由于部分电磁场分布在微带之上的空气域中, 所以微带谐振器具有较大尺寸。

[0140] 现在参考图 7, 其中示出了带通滤波器 140 的平面实现 150。谐振器 102 由微带线 152 构成, 微带线 152 通过通路 154 接地。注意微带线 152 也可以端接方式连接适当的无损耗接地面 (未示出), 这样就避免使用通路 154。电容器 153 和 155 分别由输入微带线 156、输出微带线 158 以及谐振器微带线 152 之间的间隙构成。期望的是, 使电容器 155 和 157 的电容值达到实际需要大小 (大致 0.25pF), 以便使输入与输出耦合最大化同时仍保持平面结构形式。微带线形成在衬底 157 上, 衬底 157 由纯度为 99.5% 的铝、 MgO 、或蓝宝石制成, 为了提供最大化的微带谐振器 Q 值, 衬底 157 优选的厚度大致为 1.0mm 。铁电电容器 104 是在衬垫 160 和微带线 152 之间形成的间隙电容器, 铁电层 162 位于衬垫 160 和微带线 152 之下。

[0141] 可变直流电压源通过电阻器 164 给衬垫 160 施加偏压。隔直流电容器设置在衬垫 160 和 166 之间, 其中衬垫 166 包含接地通路 168。注意衬垫 166 也可以端接方式连接适当的无损耗接地面 (未示出), 这样就避免使用通路 168。

[0142] 如图 7 所示, 如果并联连接谐振器, 则需要隔直流电容器。隔直流电容器的电容值理想地至少为 $100C_{fe}$, 以便使其对 C_{fe} 的负载影响最小化。在感兴趣的频带中, 其 Q 理想地 ≥ 40 。显而易见, 这里对间隙电容器和微带谐振器的选用是任意的, 即, 根据本发明的教导, 这里讨论过的任意型式的电容器和谐振器都可以选用。

[0143] 图 7 的带通滤波器可以理想地用作测试电路, 用以表征铁电膜, 如这里所描述的那样。如此, 图 7 带通滤波器具有下列优点:

[0144] 1) 尤其当要实现的是间隙电容器或 IDC 时, 可以根据其用途而构造铁电电容器。选择性铁电沉积被采用。

[0145] 2) 尽管显示的是铁电间隙电容器, 但也可以使用 IDC。间隙电容器几何结构较为简单。其与 IDC 相比制造较为简单并且几何损耗较小。另外, 其与叠层电容器相比较容易制造。

[0146] 3) 由于电路是利用薄膜加工处理技术制造的, 所以可以精确控制并测量几何结构。

[0147] 4) 可以用轮廓曲线测定方法 (profilometry) 精确测量金属厚度。金属类型可以根据需要选择 (Au、Ag 或 Cu)。

[0148] 5) 高 Q 微带电路完善了电路的固定谐振器部分。

[0149] 6) 铁电电容器直接构造在谐振器中。不存在由焊接、接合等等引致的附加损耗。

从谐振器到铁电电容器的过渡是均匀的,或如有必要该过渡可以是锥形变化的。

[0150] 7) 如果使用大面积接地面和 Wiltron 测试夹具(具有用以保持电路顶面和底面并且使电路顶面和底面接地的夹具),则不需要通孔。在坚硬的衬底上钻孔费用显著增大,并且会减少这类测试电路的可构造数目。

[0151] 8) 这种电路可以用 EM 软件进行精确模拟。

[0152] 9) 这种电路可以不用铁电膜进行构造,以便测定用于仿真校正的电路基本损耗(当然是在较高的 f_0 处)。

[0153] 10) 使用低损耗衬底让衬底对整个电路的影响最小化。

[0154] 11) f_0 和 L_0 的测量结果可以用于析取铁电膜介电常数和 $\tan \delta$ 。

[0155] 12) 图 7 中的电路可以在示出铁电电容器的基底上开设孔。然后,可以将独立的铁电电容器放置在孔上,以压力固定,从而使得铁电电容器作为独立元件而被测试。

[0156] 现在参考图 8a,其中示出了一个二阶 TCC 可调谐 BPF 400。如参照图 5 讨论过的那样,带通滤波器 400 的各阶都包括谐振器 404 和 408 以及铁电电容器 410a 或 410b。图中显示的谐振器 404 和 408 是 $1/4$ 波长短路谐振器,但是也可以是 $1/2$ 波长开路谐振器。在两者任一情形下,谐振器长度都因为存在 C_{fe} 而减短了。

[0157] 施加到铁电电容器 410a 和 410b 上的可变直流电压对带通滤波器 400 起调谐作用。铁电电容器 410a 和 410b 经过隔直流电容器 412a 和 412b 接地,因为在这个实施例中谐振器是短路的。

[0158] 射频信号由输入端 402 接收而自输出端 406 输出。注意,输入端 402 和输出端 406 是可互换的。除了输入电容器 434a 和输出电容器 434b 之外,提供一个附加电容器 432 作为谐振器 404 和 408 之间的阻抗变换器或导纳变换器以便生成理想的 BPF 响应,电容器 434a 和 434b 的功能类同于参照附图 6 讨论过的电容器 143 和 145。显而易见,电容器 432 也可以是一个分立元件或通过孔实现在谐振器 404 和 408 之间耦合。

[0159] 图 8a 与 8b 所示的可调谐二阶滤波器 400 和 450 都具有基本的拓扑结构,其通过沿着谐振器 404 和 408 整个长度方向的附加电磁耦合而产生高侧或低侧零点。零点可用于为给定的通带 I. L. 提供更好的抑制效果。当谐振器之间沿它们的整个长度进行耦合时,随着铁电电容器对横跨该通带的带通滤波器进行调谐,通带 I. L. 和带外抑制度将随之改变。为了将任意由此而引起的失真减低到最小程度,尤其是在抑制频带,电容器 432 可采用铁电电容器。调谐电容器 413 和 419 使得频率中的零道具有可调谐通带。

[0160] 为了便于偏置、调谐在谐振器 404 和 408 之间耦合的铁电电容器,可将电容器 432 替换为铁电电容器 437a 和 437b,如图 8b 所示。电容器 437a 和 437b 理想地具有两倍于电容器 432 的电容。在这个实施例中,铁电电容器 410a、410b、437a 和 437b 中的每一个都可利用单个的直流调谐电压 VDC 进行调谐。另外,为电容器 437a、437b 沉积的铁电材料可以不同于为电容器 410a、410b 沉积的铁电材料。因此利用单个电压进行调谐可以得到更大的通用性。

[0161] 用于铁电电容器的单个直流调谐电压可以配置如图 9 所示。在图 9 中, V_{DC} 连接到一个分压器(divider)网络 505。分压器网络 505 分别连接铁电电容器 437a 和 437b。分压器网络 505 被配置成为铁电电容器 437a 和 437b 提供适当的调谐范围,因此使得零道(zero to track)具有通带,如上所述。

[0162] 分压器网络 505 可以如图 10 所示进行构造。在图 10 中, V_{DC} 连接到 R_1 。 R_1 连接 R_2 同时还连接到电容器 437a 和 437b。 R_2 接地。选择 R_1 和 R_2 使得零道具有通带, 如上所述。

[0163] 可选地, 可以利用单独的电压来调谐电容器 437a 和 437b。

[0164] 现在来看图 11a, 其中示出了一个可调谐二阶滤波器 300, 它使用了同轴、整体谐振器 302a 和 302b。注意, 也可以使用其它谐振器类型。谐振器 302a 和 302b 可以是开路的或是短路的。谐振器 302a 和 302b 固定在衬底 301 的第一表面上。形成在衬底 301 的第一表面上的衬垫 304a 和 304b 与谐振器 302a 和 302b 通过引线 305a 和 305b 相连接。形成在衬底 301 的第一表面上的衬垫 306a 和 306b 与衬垫 304a 和 304b 耦合以形成铁电电容器 310a 和 310b 所必需的间隙。铁电层 312a、312b 位于衬垫 304a、304b、306a、306b 的下面, 从而完整构成铁电间隙电容器 310a、310b。注意, 附图不是按比例表示的。例如, 为了清楚表示将间隙间隔加大了。

[0165] 传输线 320a 和 320b 位于衬底 301 的第二表面上。这些传输线用作输入射频信号的输入端 320a 和输出射频信号的输出端 320b。输入电容器 315a 和输出电容器 315b 分别形成在传输线 320a 和 320b 与衬垫 304a 和 304b 之间, 传输线 320a 和 320b 与衬垫 304a 和 304b 之间有衬底 301, 如图 11b 所示。图 11b 是图 11a 所示滤波器 300 的一部分的剖面图。该剖面图是沿着线 B 剖切形成的。

[0166] 此外, 电容器 321 是由衬垫 304a 和 304b 的间隔形成的间隙电容器。注意, 电容器 321 提供耦合, 作为替代方案, 也可以不需要借助电容器 321 而通过耦合在同轴谐振器 302a 和 302b 之间的孔提供耦合。显然, 尽管图中显示的同轴谐振器 302a 和 302b 是分离结构, 但它们可以共用一个公共壁的结构从而节约空间并且允许任意的孔耦合。另外, 在它们之间可以既没有间隔也没有壁。也就是说, 它们可以采用相互耦合的整体谐振器结构。在通过孔耦合实现电容器 321 所提供耦合的实施例中, 可以将衬垫 304a 和 304b 分隔开足够的间距, 以使它们之间的间隙电容最小化。为了调谐铁电电容器 310a 和 310b, 使偏压 VDC 耦合通过谐振器 340a 和 340b。每个铁电电容器 310a 和 310b 都通过隔直流电容器 341a 和 341b 接地。

[0167] 尽管本发明是针对特定具体实施例进行阐释说明的, 但是这些阐释说明仅仅是应用本发明的示例而已, 且不应理解为对本发明的限制性说明。因此, 对本发明披露的各种实施例特征的改编、组合都在本发明的保护范围之内, 本发明的保护范围由所附权利要求书给出。

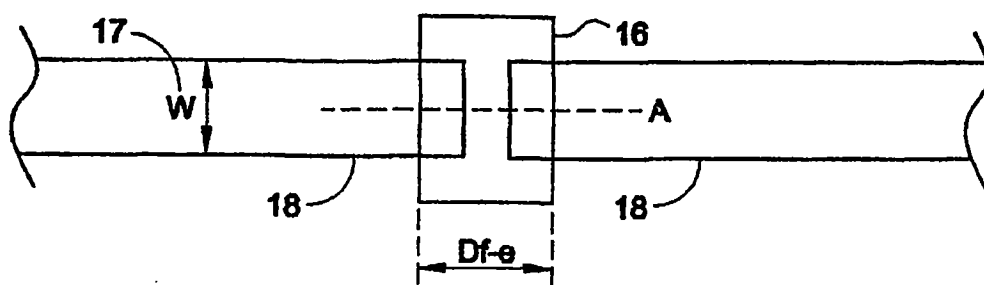


图 1a

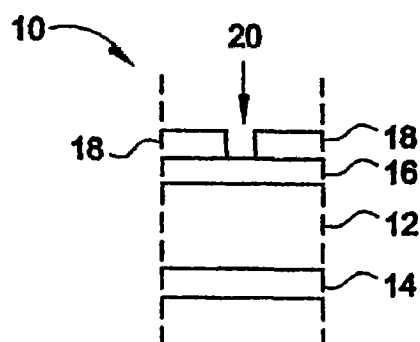


图 1b

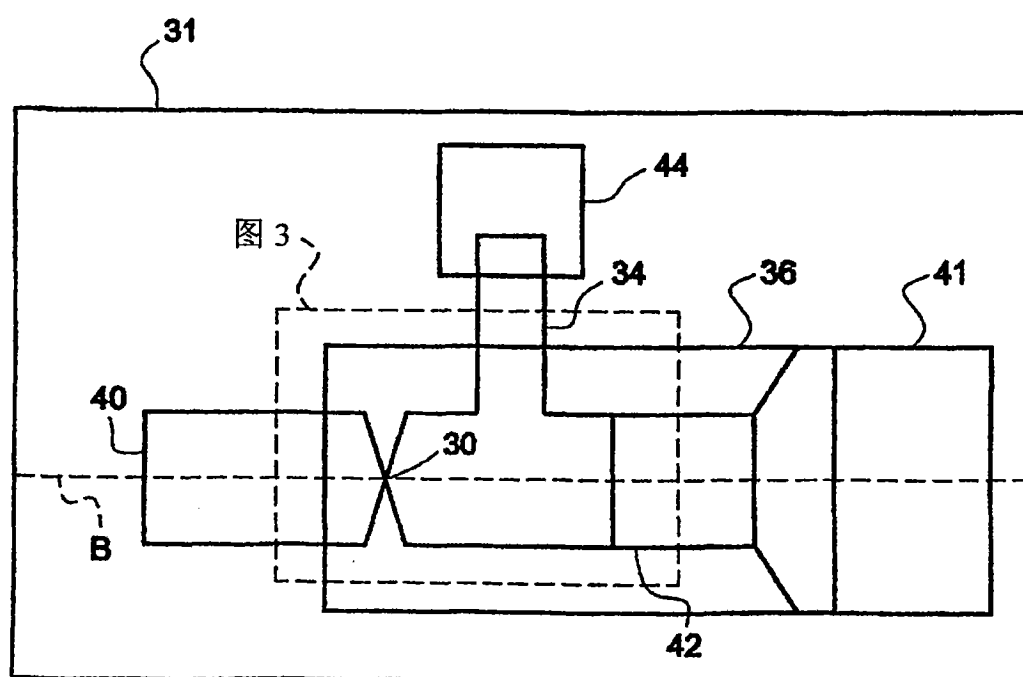


图 2a

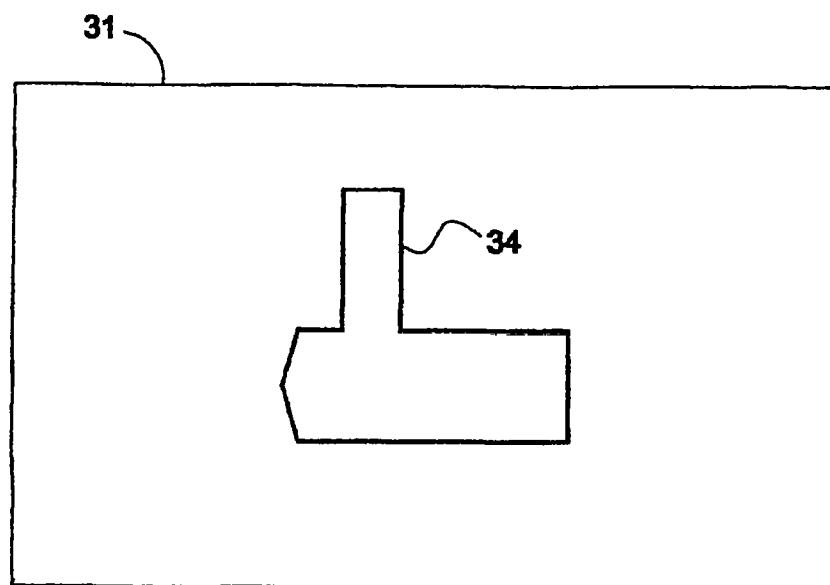


图 2b

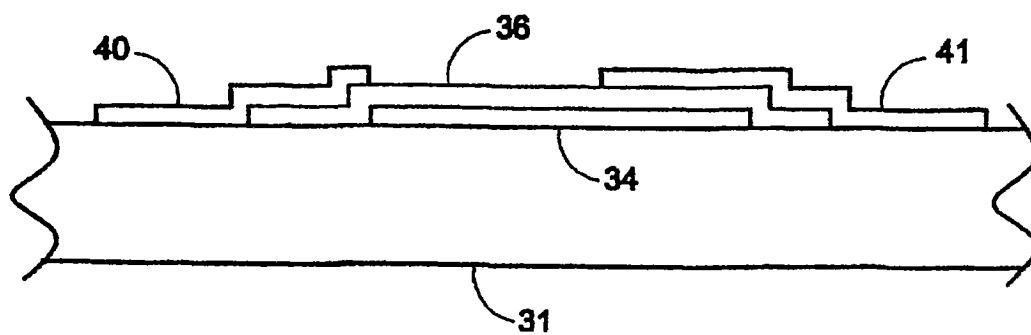


图 2c

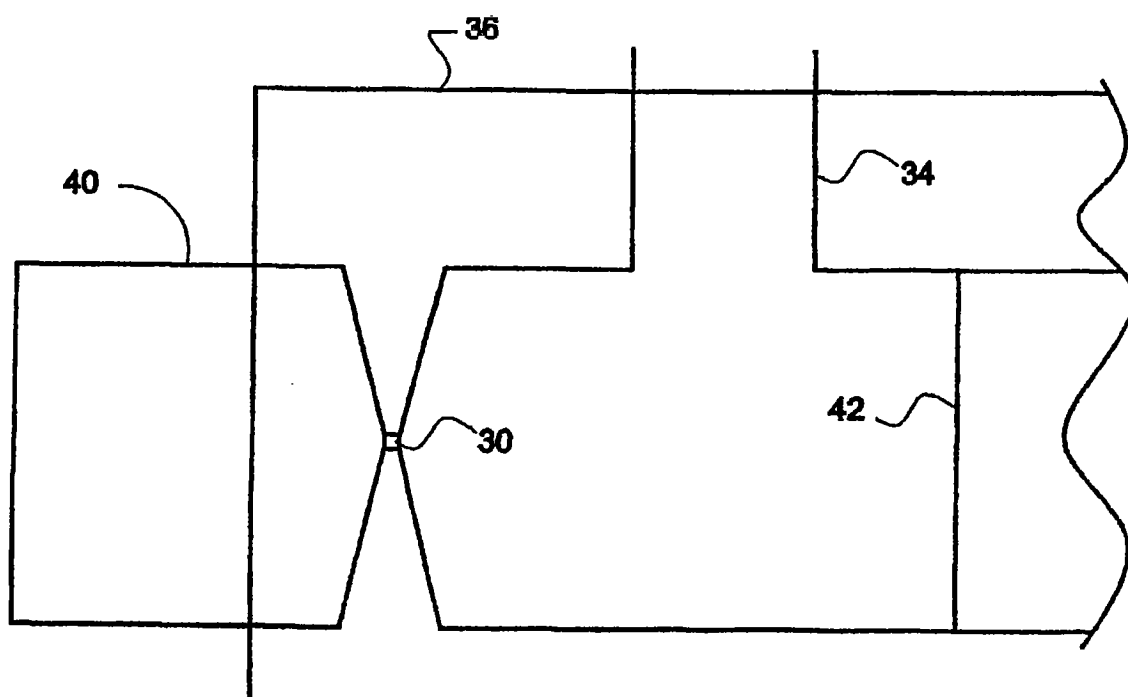


图 3

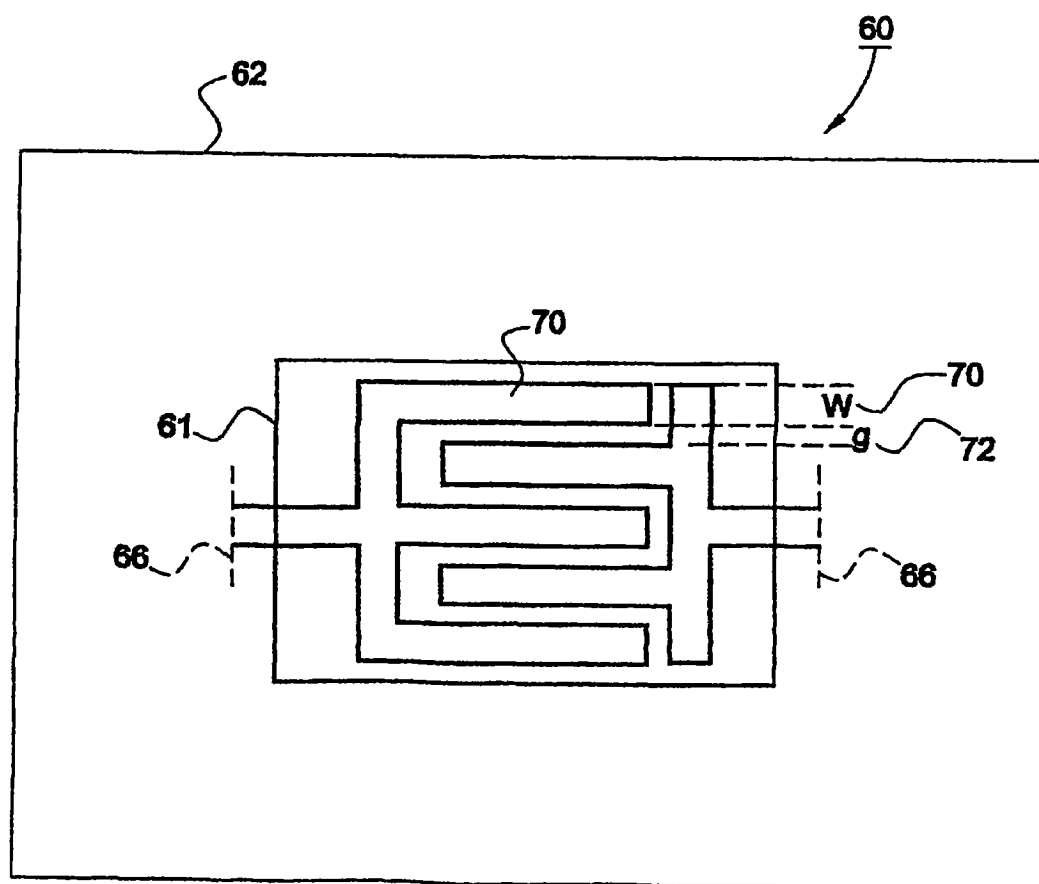


图 4

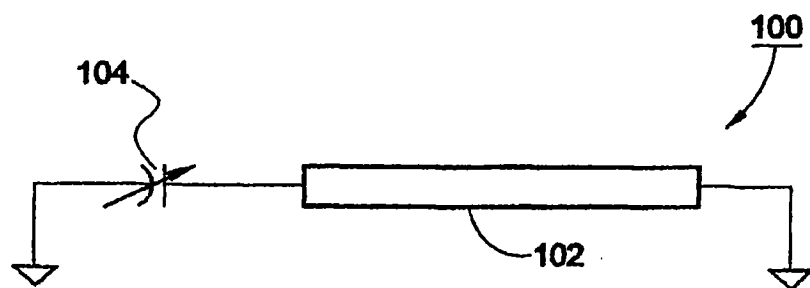


图 5

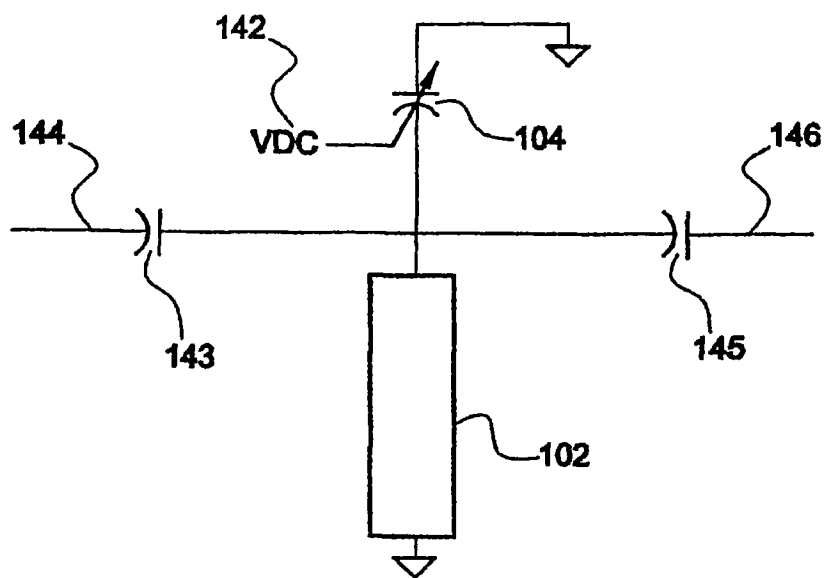


图 6

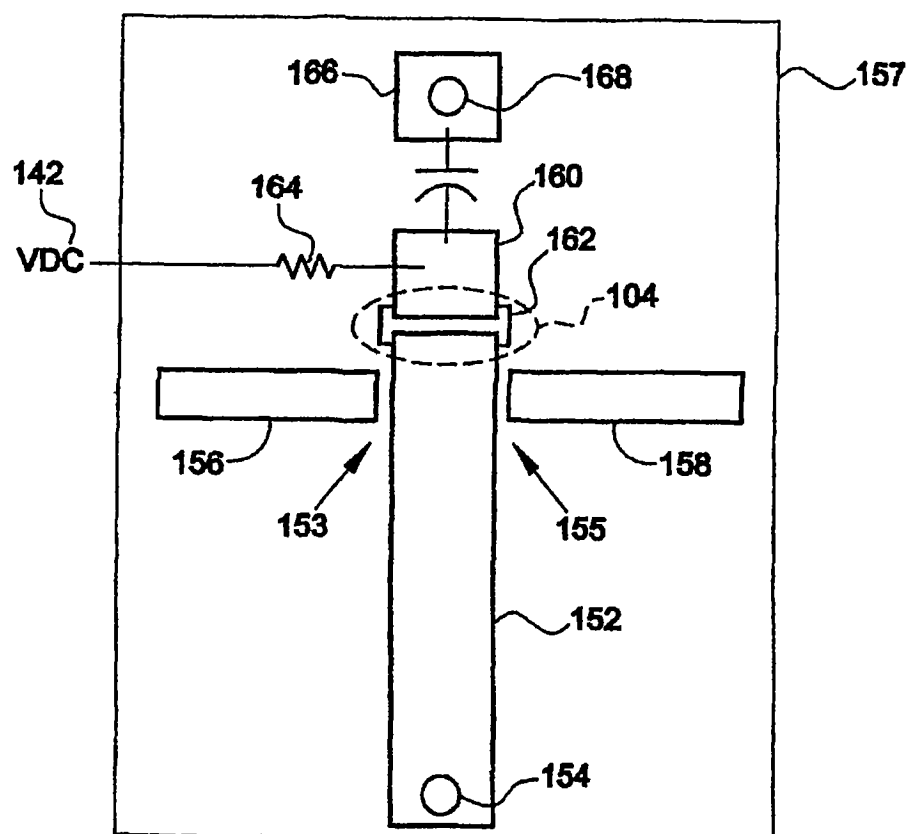


图 7

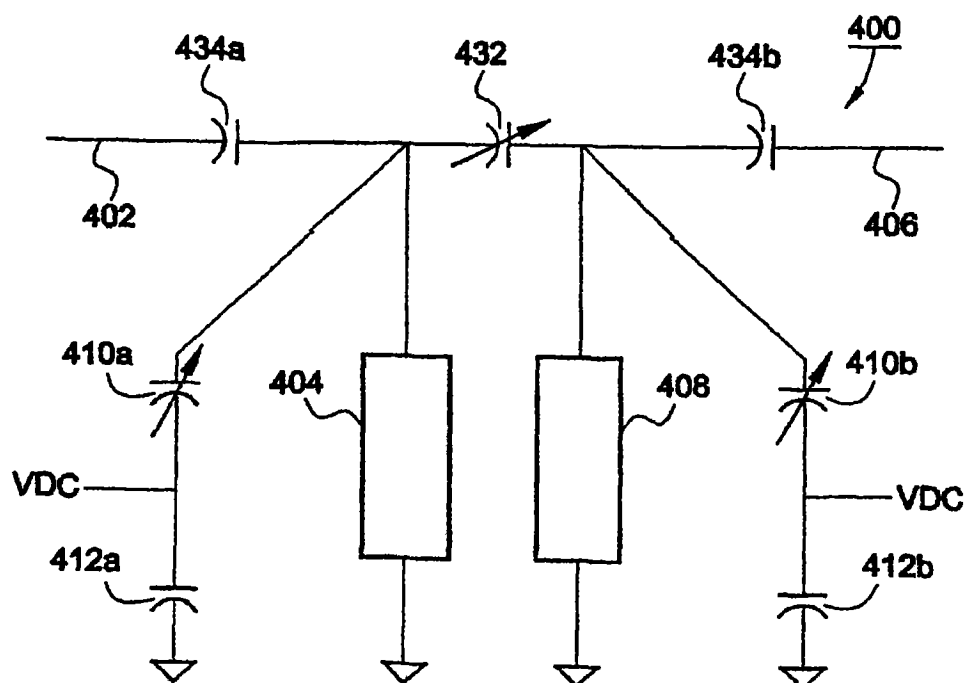


图 8a

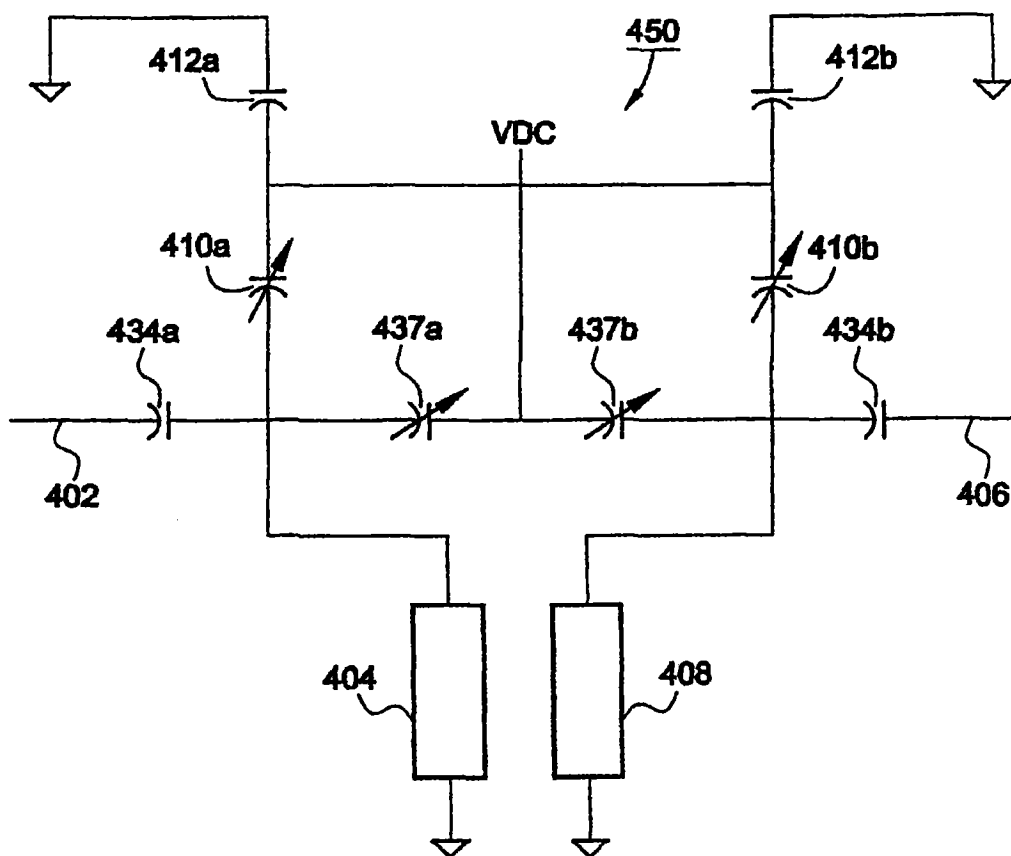


图 8b

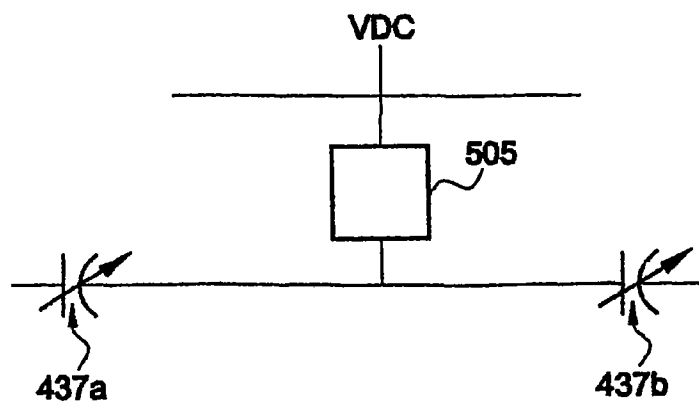


图 9

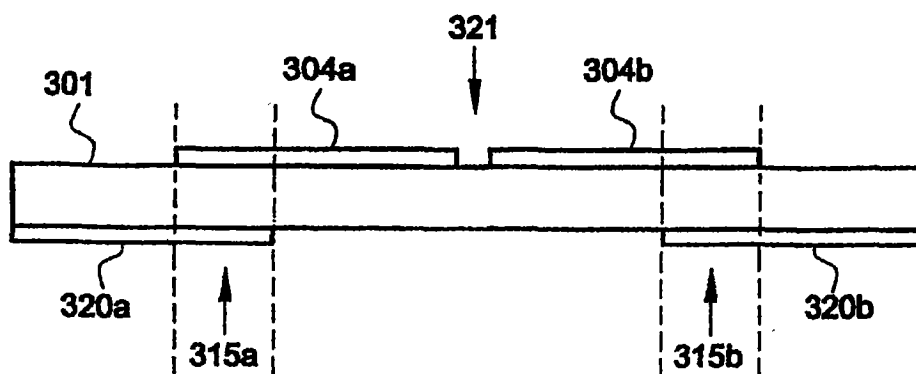


图 11b